



Québec, le 19 avril 2012

## OFFRE D'EMPLOI

Lieu :	Québec
Entrée en fonction :	Dès que disponible
Titre du poste :	Chargé(e) de projet en déposition de couches minces et en optique
Département :	Recherche et développement

### Description du poste:

Le poste inclus trois tâches principales :

- Le titulaire devra prendre en charge la conception, le développement et la réalisation de projets relatifs à des détecteurs thermiques, en assurant un leadership sur l'ensemble des activités en rapport aux dits projets.
- Le titulaire devra prendre en charge un laboratoire de salle blanche incluant un système de déposition de couches minces sous vide.
- Le titulaire participera à l'élaboration du plan de formation de même qu'à la supervision et l'évaluation de la formation d'employés de production en relation aux procédures de fabrication de nos produits en salle blanche et de l'utilisation des équipements de production.

En support à ses tâches principales, le titulaire devra produire des rapports d'essais et des procédures faisant partie des responsabilités de son poste. Il sera responsable de la mise au point de procédures de fabrication, d'assemblage et d'étalonnage optique utilisés dans la fabrication des produits. Le titulaire devra participer à la résolution des problèmes de fabrication des produits.

Le titulaire devra également collaborer à de multiples projets avec l'ensemble du personnel du département.

### Profil recherché :

- Formation universitaire en physique ou génie physique avec expérience pertinente de 5 à 10 ans.
- Être titulaire d'un doctorat ou d'une maîtrise sera considéré comme expérience pertinente.
- Bilingue : français et anglais

Veillez faire parvenir votre CV à [cv@gentec-eo.com](mailto:cv@gentec-eo.com)